(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003770

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7 19. November 2002 (19.11.2002)

Veröffentlicht: mit internationalem Recherchenbericht

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

90014 Nürnberg (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];

Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-

2. September 2004

Veröffentlichungsdatum des internationalen

des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Recherchenberichts:

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

BEST AVAILABLE COPY





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

etional Application No PCT/DE 03/03770

A CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification HO1L	ion symbols)			
Documental .	tion searched other than minimum documentation to the extent that a	such documents are included in the fields a	perched		
	ata base consulted during the International search (name of data be ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data		,		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages	Relevant to daim No.		
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLATED 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62 the whole document	AY TECH)	1–5		
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNI) TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISP (GB); F) 28 October 1999 (1999-1994) page 6 the whole document	1–5			
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS H AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	ENNING ET	1–5		
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.		
Special categories of cited documents: The later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory understand the international filing date.					
const	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	cited to understand the principle or th invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno	damed invention		
which citatio	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cled to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	cument is taken atone claimed invention exertive step when the			
*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means obcument is combined with one or more other such document other means obcument published prior to the international filling date but later than the priority date claimed "8" document member of the same patent family					
Date of the actual complation of the International search Date of mailing of the International search					
1	17 May 2004	27/05/2004			
Name and	meiling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Authorized officer Bader, K			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) Lienuary 2004

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

tional Application No PCT/DE 03/03770

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19918193 A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
		GB	2336553 A ,B	27-10-1999
•		JP	2000202357 A	25-07-2000
WO 9954936 A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
	•	AU	3614399 A	08-11-1999
	•	BR	9909580 A	19-12-2000
		CA	2328094 A1	28-10-1999
		CN	1301400 T	27-06-2001
		EP	1074048 A1	07-02-2001
		MO	9954936 A1	28-10-1999
		JP	2002512451 T	23-04-2002
		TW	498395 B	11-08-2002
		US	6603139 B1	05-08-2003
US 2003059987 A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
•		AU	2016001 A	03-07-2001
		AU	2206601 A	03-07-2001
•		AU	2206901 A	03-07-2001
		BR BR	0016643 A 0016660 A	07-01-2003 25-02-2003
		BR	0016660 A 0016661 A	25-02-2003
		BR	0016670 A	24-06-2003
		CA	2394881 A1	28-06-2001
		CA	2394886 A1	28-06-2001
		CA	2394895 A1	28-06-2001
		CA	2395004 A1	28-06-2001
		CN	1425201 T	18-06-2003
		CN	1425202 T	18-06-2003
		CN	1425203 T	18-06-2003
		CN	1425204 T	18-06-2003
		EP	1243032 A2	25-09-2002
		EP	1243033 A1	25-09-2002
		EP	1243034 A1	25-09-2002
		EP	1243035 A2	25-09-2002
		WO	0147043 A1	28-06-2001
		WO WO	0146987 A2 0147044 A2	28-06-2001 28-06-2001
		WO	0147044 A2 0147045 A1	28-06-2001 28-06-2001
•		JP	2003518332 T	03-06-2003
		JP	2003518332 T 2003518754 T	10-06-2003
	•	JP	2003518755 T	10-06-2003
		JP	2003518755 T	10-06-2003
		US	2003059984 A1	27-03-2003
		US	2003059904 A1 2003059975 A1	27-03-2003
		US	2003060038 A1	27-03-2003
		TW	552668 B	11-09-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tn	tional	es Aktenzeichen	
PCT	/DE	03/03770	

A. KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20			
Nach der Inti	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	ification und der IPK	·	
	CHIERTE GEBIETE			
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H01L			
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebiete :	allen	
Wahend do	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)	
	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data			
			·	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25) Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62 das ganze Dokument	(TECH)	1–5	
x	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPL/ (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999–10 Seite 6 das ganze Dokument	1-5		
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HEI AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument	NNING ET	1–5	
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie		
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : A' Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist L' Veröffentlichung, die geetignet ist, einen Prioritätsaanspruch zweifelhaft erschehen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) C' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Madnahmen bezieht den beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlichung, den Prioritätsdatum veröffentlichung einer stund mit der Anmeldedatum pugnund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung ausgeführt. Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen veröffentlichung einer Stand der Technik der der der der Den internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung die beanspruchte zu veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte zu				
Datum de	a Abschlusses der internationalen Recharche	Absendedatum des internationalen Re	echerchen berichts	
	17. Mai 2004	27/05/2004		
Name und	i Postanschrift der internationaten Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2404, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bedlensteller Bader, K	·	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffernucnungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

ationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03770

	erchenbericht Patentdokument	V	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentiamilie		Datum der Veröffentlichung
DF 19	918193	A	25-11-1999	DE	19918193	A1	25-11-1999
J. 13	310130	•	20 11 1000	GB	2336553		27-10-1999
	•			JP	2000202357		25-07-2000
		·				··	20 07 2000
WO 99	54936	A	28-10-1999	AU	766162	B2	09-10-2003
1	34300		20 20 2000	AU	3614399		08-11-1999
	•			BR	9909580		19-12-2000
				CA	2328094	A1	28-10-1999
1	•			CN	1301400	T	27-06-2001
1				EP	1074048		07-02-2001
1			•	WO	9954936		28-10-1999
				JP	2002512451	T	23-04-2002
				TW	498395	В	11-08-2002
1				US	6603139	B1	05-08-2003
US 20	03059987	A1	27-03-2003	AU	2015901		03-07-2001
				AU	2016001		03-07-2001
				AU	2206601		03-07-2001
		-		AU	2206901		03-07-2001
				BR	0016643		07-01-2003
		•		BR	0016660		25-02-2003
	•	•		BR	0016661		25-02-2003
1				BR	0016670		24-06-2003
				CA	2394881		28-06-2001
				CA	2394886		28-06-2001
				CA	2394895		28-06-2001
1				CA	2395004		28-06-2001
				CN	1425201		18-06-2003
				CN	1425202		18-06-2003
1 .				CN	1425203	Ţ	18-06-2003
				CN	1425204		18-06-2003 25-09-2002
1				EP Ep	1243032 1243033		25-09-2002 25-09-2002
j				EP	1243033		25-09-2002
ļ	•			EP	1243034		25-09-2002
				MO	0147043		28-06-2001
				WO	0146987		28-06-2001
				WO	0147044		28-06-2001
				WO	0147045		28-06-2001
				JP	2003518332		03-06-2003
				JΡ	2003518754		10-06-2003
			•	JP	2003518755		10-06-2003
				JP	2003518756		10-06-2003
				ÜS	2003059984		27-03-2003
1				US	2003059975		27-03-2003
				US	2003060038		27-03-2003
				TW	552668		11-09-2003
I ==							